

других зеркал и снова попадает в среду. Интегрируя (1), (2) и учитывая граничные условия в точке $z = 0$, можно получить систему ур-ний для поля на входе в среду $E(t, 0)$ и для нелинейного изменения (набега) фазы $\Phi(t)$ при прохождении светового импульса через ОР:

$$E(t, 0) = (1 - r)^{1/2} E_0 + r E(t - t_p, 0) \exp[-i(\Phi_0 + \Phi)],$$

$$\tau \frac{d\Phi}{dt} + \Phi = \alpha k l |E(t - t_p, 0)|^2. \quad (3)$$

Здесь E_0 — амплитуда падающей волны, $\Phi_0 = k(n_0 l + L)$, $l + L$ — полная длина ОР. В стационарном режиме система ур-ний (3) сводится к трансцендентному ур-нию для поля в ОР ($|E_0|^2 \equiv I_{\text{вх}}$, $|E_c|^2 \equiv I_c$):

$$(1 - r)I_{\text{вх}} = I_c[1 + r^2 - 2r \cos(\Phi_0 + \alpha k l I_c)], \quad (4)$$

к-рое легко решить графически. Для этого представим (4) в виде системы ур-ний для коэф. пропускания $T_c = (1 - r)I_c/I_{\text{вх}}$ и полного набега фазы Φ :

$$T_c = (1 - r)^2(1 + r^2 - 2r \cos \Phi)^{-1},$$

$$T_c = (1 - r)(\Phi - \Phi_0)/k \alpha l I_{\text{вх}}. \quad (5)$$

Первое выражение описывает кривую пропускания (рис. 2, a). Второе выражение в (5) даёт семейство прямых, исходящих из начала координат (для простоты

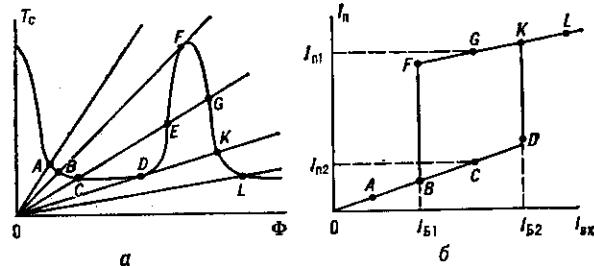


Рис. 2. Амплитудная оптическая бистабильность: а — графическое решение уравнений (5); б — зависимость интенсивности линейного света на выходе оптического резонатора от интенсивности линейно поляризованной накачки.

полагаем $\Phi_0 = 0$), наклон к-рых меняется с изменением интенсивности падающего света. Точки пересечения обоих графиков дают решение ур-ния (4).

При малых и достаточно больших $I_{\text{вх}}$ оно единственное (соответственно точки A и L). При интенсивностях падающего света, удовлетворяющих неравенству $I_{\text{б1}} < I_{\text{вх}} < I_{\text{б2}}$, у ОР появляются три рабочие точки (C , E , G). Границным интенсивностям соответствуют прямые $BF(I_{\text{б1}})$ и $DK(I_{\text{б2}})$. Линеаризовав (3), можно показать, что если $\tau \gg t_p$, то при интенсивностях $I_{\text{б1}} < I_{\text{вх}} < I_{\text{б2}}$ из трёх рабочих точек только две, лежащие соответственно на участках BD и FK кривой пропускания (C и G), являются устойчивыми относительно плосковолновых возмущений той же поляризации. Рабочие точки, лежащие между D и F на кривой пропускания (напр., E), оказываются неустойчивыми.

При адиабатич. изменениях $I_{\text{вх}}$ меняется показатель преломления нелинейной среды, а следовательно, и оптич. длина ОР. Возникающая из-за этого фазовая отстройка ОР от нач. состояния приводит к изменению выходной интенсивности. При увеличении входной интенсивности рабочая точка движется по устойчивой части кривой пропускания до точки D ($I_{\text{вх}} = I_{\text{б2}}$). В ней стационарное решение становится неустойчивым и происходит переход в устойчивую точку K . При дальнейшем увеличении $I_{\text{вх}}$ рабочая точка движется по

устойчивому участку KL кривой пропускания. Уменьшая входную интенсивность, оптич. систему можно вернуть в нач. состояние (точка A). При этом рабочая точка движется сначала по устойчивой части кривой пропускания $LKGF$. В точке F ($I_{\text{вх}} = I_{\text{б1}}$) выходная интенсивность резко уменьшается — система переходит в положение B . Дальнейшее уменьшение $I_{\text{вх}}$ снова связано с движением по устойчивому участку BA кривой пропускания. В результате циклич. изменения входной интенсивности передаточная характеристика $I_{\text{п}}(I_{\text{вх}}) = (1 - r)I_{\text{вх}}$, $\varepsilon_{\text{п}} = \varepsilon$, $\Phi_{\text{п}} = \Phi$ принимает вид петли гистерезиса (рис. 2, б) и если $I_{\text{вх}}$ лежит между $I_{\text{б1}}$ и $I_{\text{б2}}$, то интенсивность на выходе может быть либо большой, либо маленькой в зависимости от того, каким образом изменяется интенсивность (увеличивается или уменьшается). Такое бистабильное поведение лежит в основе двоичных переключающих устройств (см. *Оптические компьютеры*).

О. б. наблюдалась в пассивных ОР с разл. нелинейными средами: атомными парами, изотропными средами, жидкими кристаллами, полупроводниками и т. д.

Поляризационная О. б. Распространение интенсивного излучения в среде сопровождается изменением его поляризации. Это происходит даже при распространении вдоль оптич. оси, когда для излучения малой интенсивности поляризация не меняется в отсутствие гиротропии. Для распространяющегося вдоль оптич. оси с высокой интенсивностью излучения, поляризованного, напр., в плоскости симметрии, часто возникает поляризац. неустойчивость: малые поперечные добавки к вектору E усиливаются по мере распространения излучения. Такая неустойчивость появляется, в частности, в прозрачной изотропной среде с кубич. нелинейностью, где нелинейная поляризация имеет вид

$$P = A_1 E |E|^2 + A_2 E^* (EE) \quad (6)$$

и малые поперечные добавки к E нарастают в интервале $A_2 \sin 2\delta > 0$, где δ — разность фаз слабой и сильной компонент поля.

Если такая поляризационно-неустойчивая среда помещена в ОР, то флуктуации поляризации могут нарастать во времени. В стационарном режиме прошедшее через ОР излучение оказывается в одном из двух симметричных состояний, отличающихся знаком угла поворота эллипса поляризации относительно исходного направления и направлением вращения вектора напряжённости поля. Линейной поляризации падающего на ОР излучения ($I_{\text{вх}}, \varepsilon = 0, \Phi = 0$) соответствуют два возможных набора устойчивых значений параметров $I_{\text{п}}, \varepsilon_{\text{п}}$ и $\Phi_{\text{п}}$ ($i = 1, 2$), причём $\varepsilon_{\text{п1}} = -\varepsilon_{\text{п2}}$ и $\Phi_{\text{п1}} = -\Phi_{\text{п2}}$. Это соответствует поляризац. О. б. Полный анализ О. б. с учётом изменения поляризации излучения весьма громоздок, поскольку он сводится к анализу зависимости интенсивности $I_{\text{п}}$ и двух параметров поляризации ($\varepsilon_{\text{п}}, \Phi_{\text{п}}$) прошедшего излучения от соответствующих характеристик падающего. Однако указать область параметров оптич. системы, при к-рых возможна О. б. или мультистабильность, а также качественно понять, как проявляется О. б., можно из анализа вида бифуркац. поверхности — поверхности в пространстве параметров падающего излучения, на к-рой меняется число стационарных состояний поля в нелинейном ОР. Она определяется из ур-ния

$$D(I_{\text{вх}}, \varepsilon, \Phi) = 0, \quad (7)$$

где $D(I, \varepsilon, \Phi) = \partial(I, \varepsilon, \Phi) / \partial(I_{\text{п}}, \varepsilon_{\text{п}}, \Phi_{\text{п}})$. Подставляя (4) в (7), можно получить явные выражения для $I_{\text{б1}}$ и $I_{\text{б2}}$ (см. выше). Вопрос об устойчивости стационарных состояний, появляющихся при пересечении бифуркац. поверхности, решается на основе анализа временных ур-ний, аналогичных (3), учитывающих изменение поляризации волны при распространении.

Несколько учёт эффектов поляризац. самовоздействия усложняет передаточные характеристики оптических бистабильных устройств, видно на примере рас-